工業技術研究院
Industrial Technology
Research Institute

113 年度工研院技術移轉與法律中心

化工材料製程及其他等相關研發成果非專屬授權案

一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）。

二、非專屬授權標的：本案授權標的包含研發成果專利 11 案 27 件，詳如附件。

三、非專屬授權廠商資格：國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

四、公開說明會：

（一）舉辦時間：民國（下同）113 年 7 月 5 日下午 2 時至 3 時。

（二）舉辦地點：以線上會議方式舉辦。

（三）報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 113 年 7 月 4 日中午 12 時整（含）前以電子郵件向本案聯絡人報名（主旨請註明「113 年度工研院技術移轉與法律中心化工材料製程及其他等相關研發成果非專屬授權案：公開說明會報名」並於內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱）。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 113 年 7 月 4 日下午 5 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

五、聯絡人：工研院技術移轉與法律中心 桂小姐

電話：+886-3-591-8009

傳真：+886-3-582-0466

電子信箱：ManTing@itri.org.tw

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

附件：

研發成果專利授權標的 (11 案 27 件)

案次	件次	技術類別	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	專利證號	專利起期	專利迄期	委辦單位
1	1	化工材料製程	P54120020US	聚氨酯壓克力寡聚物及其樹脂組成	美國	審查中	18/399,082				經濟部產業技術司
	2	化工材料製程	P54120020TW	聚氨酯丙烯酸酯樹脂與樹脂組成物	中華民國	審查中	112148656				經濟部產業技術司
	3	化工材料製程	P54120020CN	聚氨酯丙烯酸酯樹脂與樹脂組成物	中國大陸	審查中	202410104605.9				經濟部產業技術司
2	4	化工材料製程	P54110066US	智能化配色的印刷系統及印刷方法	美國	審查中	18/533,840				經濟部產業技術司
	5	化工材料製程	P54110066TW	智能化配色的印刷系統及印刷方法	中華民國	審查中	112144431				經濟部產業技術司
3	6	化工材料製程	P54110027US	聚合物、介電流體、與冷卻系統	美國	審查中	18/184,034				經濟部產業技術司
	7	化工材料製程	P54110027TW	聚合物、介電流體、與冷卻系統	中華民國	審查中	111146912				經濟部產業技術司
	8	化工材料製程	P54110027CN	聚合物、介電流體、與冷卻系統	中國大陸	審查中	202310035014.6				經濟部產業技術司
4	9	化工材料製程	P54110026US	聚合物與熱介面材料	美國	審查中	18/180,609				經濟部產業技術司
	10	化工材料製程	P54110026TW	聚合物與熱介面材料	中華民國	審查中	111146498				經濟部產業技術司
	11	化工材料製程	P54110026CN	聚合物與熱介面材料	中國大陸	審查中	202310029930.9				經濟部產業技術司
5	12	化工材料製程	P54110016US	複合膜及其封裝結構與封裝方法	美國	審查中	18/307,821				經濟部產業技術司
	13	化工材料製程	P54110016TW	複合膜及其封裝結構與封裝方法	中華民國	審查中	111145810				經濟部產業技術司
	14	化工材料製程	P54110016CN	複合膜及其封裝結構與封裝方法	中國大陸	審查中	202310089233.2				經濟部產業技術司
6	15	化工材料製程	P54100065US	產生對胺基苯甲酸之微生物	美國	審查中	18/148,112				經濟部產業技術司
	16	化工材料製程	P54100065TW	產生對胺基苯甲酸之微生物	中華民國	審查中	111137976				經濟部產業技術司
7	17	化工材料製程	P54100035US	透明彈性複合膜及其封裝結構與封裝製程	美國	獲證	17/903,516	11745478	20230905	20420905	經濟部產業技術司
8	18	其他：光學技術	P69120010US	多鏡頭共面校正系統及方法	美國	審查中	18/396,467				經濟部產業技術司
	19	其他：光學技術	P69120010TW	多鏡頭共面校正系統及方法	中華民國	審查中	112146575				經濟部產業技術司

案次	件次	技術類別	件編號	專利名稱	國家	狀態	申請案號	專利證號	專利起期	專利迄期	委辦單位
8	20	其他：光學技術	P69120010CN	多鏡頭共面校正系統及方法	中國大陸	審查中	202311824392.9				經濟部產業技術司
9	21	其他：自動光學檢測技術	P69120007US	三維成像系統及三維成像方法	美國	審查中	18/422,018				經濟部產業技術司
	22	其他：自動光學檢測技術	P69120007TW	三維成像系統及三維成像方法	中華民國	審查中	112140867				經濟部產業技術司
	23	其他：自動光學檢測技術	P69120007CN	三維成像系統及三維成像方法	中國大陸	審查中	202410026604.7				經濟部產業技術司
10	24	其他：自動光學檢測技術	P07110005US	檢測系統以及發光二極體的檢測方法	美國	審查中	18/334,387				工研院
	25	其他：自動光學檢測技術	P07110005TWC1	檢測系統以及發光二極體的檢測方法	中華民國	審查中	112122112				工研院
11	26	其他：醫療工程及醫療器材	P07110010US	手術機器人的導航系統、其導航裝置及應用其之導航方法	美國	審查中	18/090,167				經濟部產業技術司
	27	其他：醫療工程及醫療器材	P07110010TW	手術機器人的導航系統、其導航裝置及應用其之導航方法	中華民國	獲證	111146024	I839981	20240421	20421129	經濟部產業技術司

【備註】：本標案公告所包含之專利範圍除專利清單明載外，包含上開專利 EPC 申請案指定國別後所包含之各國專利。